

证书号第4073921号



发明专利证书

发明名称：一种基于单反相机的高质量精密全景成像系统及方法

发明人：黄百川；刘斯齐；胡志荣；刘科科；安康；张书铭；柳景斌

专利号：ZL 2019 1 0123353.3

专利申请日：2019年02月18日

专利权人：武汉大学

地址：430072 湖北省武汉市武昌区珞喻路129号武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室

授权公告日：2020年11月06日 授权公告号：CN 109600556 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第 4073921 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 18 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

武汉大学

发明人：

黄百川；刘斯齐；胡志荣；刘科科；安康；张书铭；柳景斌